

事業者名	横浜市								
機器名	エコメット250 / オートメット250								
写真									
特徴・用途	表面処理製品などの断面観察を行う際に、観察面の研磨を行う装置。多種類の試料研磨に対応可能となるよう、複数の荷重モードを備えている。								
設置場所	横浜市工業技術支援センター								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
	平成28年10月	1	1	0	件数(件)	時間(時間)	0	0	1
	平成28年11月	1	1	0	0	0	0	0	1
	平成28年12月	2	2	0	0	0	0	0	2
	平成29年1月	0	0	0	0	0	0	0	0
	平成29年2月	3	8	0	0	0	0	0	8
	平成29年3月	1	1	0	0	0	0	0	1
	平成29年4月	2	2	0	0	0	0	0	2
	平成29年5月	4	5	0	0	0	0	0	5
	平成29年6月	3	5	0	0	0	0	0	5
	平成29年7月	3	8	0	0	0	0	0	8
	平成29年8月	3	4	0	0	0	0	0	4
	平成29年9月	1	6	0	0	0	0	0	6
	平成29年10月	5	7	0	0	0	0	0	7
	平成29年11月	1	1	0	0	0	0	0	1
	平成29年12月	4	16	0	0	0	0	0	16
	平成30年1月	3	6	0	0	0	0	0	6
	平成30年2月	0	0	0	0	0	0	0	0
	平成30年3月	3	12	0	0	0	0	0	12
利用者等の声	<p>当該装置の利用にあたっては、製品の品質管理や故障解析、研究開発など、幅広い用途で役立っている。当該装置を利用した試験、検査は、突発的な利用となることが多いが、短時間での対応により、迅速な試験、検査が可能となっている。</p> <p>当該装置の利用に際し、技術的なアドバイスもあり、より有効な試験、故障解析、研究開発が可能である。</p>								
補助事業概要 の広報資料	http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h28/pdf/28-036koho.pdf								

事業者名	横浜市								
機器名	クロスセクションポリッシャ IB-19510CP								
写真									
特徴・用途	高真空環境でアルゴンイオンを照射して試料をスパッタし、マイクロからナノ単位で微小部の断面を作製する装置です。金属、プラスチックやセラミック等の様々な材料に対して用いることができます。試料断面を電子顕微鏡により観察したり、電子線マイクロアナライザで成分分析・元素マッピングする際の前処理としても利用されています								
設置場所	横浜市工業技術支援センター								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
	平成28年10月	7	9	0	件数(件)	時間(時間)	0	0	9
	平成28年11月	11	2	0	0	0	0	0	2
	平成28年12月	13	5	0	0	0	0	0	5
	平成29年1月	15	15	0	0	0	0	0	15
	平成29年2月	18	21	0	0	0	0	0	21
	平成29年3月	20	4	0	0	0	0	0	4
	平成29年4月	13	21	0	0	0	0	0	21
	平成29年5月	12	9	0	0	0	0	0	9
	平成29年6月	21	13	0	0	0	0	0	13
	平成29年7月	19	2	0	0	0	0	0	2
	平成29年8月	18	0	0	0	0	0	0	0
	平成29年9月	20	6	0	0	0	0	0	6
	平成29年10月	18	7	0	0	0	0	0	7
	平成29年11月	17	7	0	0	0	0	0	7
	平成29年12月	15	2	0	0	0	0	0	2
	平成30年1月	12	0	0	0	0	0	0	0
	平成30年2月	13	3	0	0	0	0	0	3
	平成30年3月	11	2	0	0	0	0	0	2
利用者等の声	ミリングの位置確認ができるようになり、より精度が高くなった。								
補助事業概要 の広報資料	http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h28/pdf/28-036koho.pdf								